КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ

ДВУХДИАПАЗОННАЯ ДИФРАКЦИОННАЯ РЕШЕТКА ДЛЯ СПЕКТРОМЕТРА НА ОСНОВЕ СХЕМЫ ОФФНЕРА

Р.В. Скиданов^{1,2}, В.А. Бланк^{1,2}

¹ Институт систем обработки изображений РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН, Самара, Россия, ² Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Самара, Россия

Аннотация

Рассмотрена возможность использования двухдиапазонной дифракционной решётки на выпуклом зеркале в изображающем гиперспектрометре в схеме Оффнера. Проведено моделирование в системе Zemax. Показано, что использование двухдиапазонной дифракционной решётки позволяет использовать гиперспектрометр на основе схемы Оффнера в двух диапазонах: видимом и среднем ИК.

<u>Ключевые слова</u>: изображающий спектрометр, двухдиапазонная дифракционная решётка. <u>Цитирование</u>: Скиданов, Р.В. Двухдиапазонная дифракционная решетка для спектрометра на основе схемы Оффнера / Р.В. Скиданов, В.А. Бланк // Компьютерная оптика. – Т. 40, № 6. – С.968-971. – DOI: 10.18287/2412-6179-2016-40-6-968-971.

Введение

Схема Оффнера как оптическая схема с нулевыми аберрациями третьего и пятого порядка имеет уже достаточно долгую историю использования [1, 2] Изображающие спектрометры в конфигурации Оффнера [3-5] позволяют получать гиперспектральное изображение с минимально возможным уровнем геометрических аберраций. Конфигурация спектрометра этого типа имеет значительный потенциал к дальнейшей его минимизации. Поэтому к гиперспектрометру на основе схемы Оффнера не ослабевает интерес исследователей, и постоянно появляются новые публикации [6-8]. Однако схема Оффнера хорошо работает в относительно узком спектральном диапазоне, а в настоящее время существует потребность в двухдиапазонном спектрометре, который одинаково хорошо позволял бы получать гиперспектральные изображения как в видимом, так и в среднем ИКдиапазоне. В настоящей работе рассматривается моделирование в системе Zemax гиперспектрометра на основе схемы Оффнера с двухдиапазонной решёткой, параметры которой подобраны так, что она одинаково хорошо работает как с видимым диапазоном (расчет для $\lambda = 0.55$ мкм), так и для среднего ИКдиапазона (расчет для $\lambda = 10,6$ мкм).

1. Дифракционная решётка

Предлагается использовать дифракционную решётку следующего вида (рис. 1).

Как видно из рис. 1, дифракционная решётка представляет собой сочетание двух дифракционных решёток с большой (11 мкм) и малой (0,55 мкм) высотами микрорельефа. При этом высота микрорельефа большой дифракционной решётки подбирается так, чтобы на длине волны 0,55 мкм разность фазового набега составляла целое число длин волн. В этом случае большая дифракционная решётка практически не влияет на работу малой дифракционной решётки в видимом диапазоне. Малая же дифракционная решётка практически не влияет на работу большой дифракционной решётки в среднем ИК-диапазоне, т.к. разность набега фазы будет много меньше длины волны.



Рис. 1. Сечение одного периода двухдиапазонной решётки

2. Моделирование

Рассмотрим построение изображения с гиперспектрометром, с обычной дифракционной решёткой [9] для разных длин волн (рис. 2).

На рис. 2*a*, представлено изображение хода лучей вблизи анализируемой плоскости для длин волн $\lambda_1 = 0,45$ мкм, $\lambda_2 = 0,55$ мкм, $\lambda_3 = 0,65$ мкм. Как видно из рис. 2*a* фокусировка для всех трех длин волн осуществляется точно на анализирующую плоскость. Однако если добавить длину волны $\lambda_4 = 10,6$ мкм, то, как видно из рис. 2*6*, эта длина волны уже не фокусируется на анализирующую плоскость, т.к. угол ее распространения превышает рабочее угловое поле схемы Оффнера.

Исправить это можно, используя ранее описанную двухдиапазонной дифракционную решётку. Поскольку Zemax не позволяет моделировать такие структуры, будем попеременно использовать при моделировании дифракционную решётку нужной частоты. Частоту решётки для инфракрасного диапазона будем определять исходя из условия попадания угла распространения первого порядка для длины волны 10,6 мкм в рабочий угловой диапазон для схемы Оффнера (менее 5°). Можно даже добиться полного совпадения углов первого порядка для длин волн 0,55 мкм и 10,6 мкм. Так, если исходная решётка для 0,55 мкм имела частоту 30 мм⁻¹, тогда для длины волны 10,6 мкм можно использовать дифракционную решётку с частотой 1,5 мм⁻¹.





На рис. 3 приведены функции рассеяния точки для $\lambda_2\!=\!0{,}55\,$ мкм и $\lambda_4\!=\!10{,}6\,$ мкм.

Как видно из рис. 3, функция рассеяния точки для $\lambda_4 = 10,6$ мкм по форме практически совпадает с функцией рассеяния точки для $\lambda_2 = 0,55$ мкм, превосходя ее в масштабе примерно в 20 раз (соотношение длин волн).

При этом диаметр диска Эйри для $\lambda_2 = 0,55$ мкм составляет 4,8 мкм, для $\lambda_4 = 10,6$ мкм – 93 мкм (по результатам расчета в Zemax).

На рис. 4 показано изображение хода лучей при использовании решетки с частотой 1,5 мм⁻¹ вблизи анализируемой плоскости для длины волны $\lambda_4 = 10,6$ мкм.

Для разведения на отдельные светочувствительные матрицы света видимого диапазона и среднего ИК можно использовать следующий способ: установить разные щелевые диафрагмы [8], которые ввиду кардинального различия длин волн должны в любом случае быть разной ширины, и тогда их можно пространственно разнести так, чтобы на выходе спектрометра инфракрасный свет фокусировался достаточно далеко от места фокусировки света видимого диапазона, но вместе с тем находился в рабочем угловом диапазоне спектрометра.



Рис. 3. Функция рассеяния точки для $\lambda_2 = 0,55$ мкм (a), для $\lambda_4 = 10,6$ мкм



вблизи анализирующей плоскости

Заключение

Предложено использовать для создания двухдиапазонного изображающего гиперспектрометра на основе схемы Оффнера двухдиапазонную дифракционную решетку. Моделирование в системе Zemax показало принципиальную работоспособность предложенной конфигурации. Функции рассеяния точки для длин волн 0,55 мкм и 10,6 мкм по форме почти полностью совпадают, отличаясь только масштабом примерно в 20 раз, что ожидаемо, т.к. примерно также отличаются длины волн. Видимый и инфракрасный диапазоны можно разделять за счет использования двух разных щелевых диафрагм.

Благодарности

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты №№ 16-29-11744-офи_м, 16-29-09528-офи_м, 14-07-00177-а).

Литература

- Offner, A. New concepts in projection mask aligner / A. Offner // Optical Engineering. – 1975. – Vol. 14(2). – 130-132. – DOI: 10.1117/12.7978742.
- Offner, A. Annular field systems and the future of optical microlithography / A. Offner // Optical Engineering. – 1987. – Vol. 26. – P. 294-299. – DOI: 10.1117/12.7974069.

- Mouroulis, P. Convex grating types for concentric imaging spectrometers / P. Mouroulis, D.W. Wilson, P.D. Maker, R.E. Muller // Applied Optics. – 1998. – Vol. 37(31). – P. 7200-7208. – DOI: 10.1364/AO.37.007200.
- Prieto-Blanco, X. Analytical design of an Offner imaging spectrometer / X. Prieto-Blanco, C. Montero-Orille, B. Couce, R. de la Fuente // Optics Express. – 2006. – Vol. 14(20). – P. 9156-9168. – DOI: 10.1364/OE.14.009156.
- Prieto-Blanco, X. The Offner imaging spectrometer in quadrature / X. Prieto-Blanco, C. Montero-Orille, H. González-Nuñez, M.D. Mouriz, E.L. Lago, R. de la Fuente // Optics Express. – 2010. – Vol. 18(12). – P. 12756-12769. – DOI: 10.1364/OE.18.012756.
- Kim, S.H. Design and construction of an Offner spectrometer based on geometrical analysis of ring fields / S.H. Kim, H.J. Kong, J.U. Lee, J.H. Lee, J.H. Lee // Review of Scientific Instruments. – 2014. – Vol. 85(8). – P. 083108. – DOI: 10.1063/1.4892479.
- Huang, Y. Non-approximate method for designing annular field of two mirror concentric system / Y. Huang, D. Zhu, B. Li, D. Zhang, Z. Ni, S. Zhuang // Chinese Optics Letters - 2012. – Vol. 10(3) – P. 032201-032204.
- Головин, А.Д. Имитационная модель многоканального гиперспектрометра Оффнера / А.Д. Головин, А.В. Дёмин // Компьютерная оптика. – 2015. – Т. 39, № 4. – С. 521-528. – DOI: 10.18287/0134-2452-2015-39-4-521-528.
- 9. Карпеев, С.В. Исследование дифракционной решётки на выпуклой поверхности как диспергирующего элемента / С.В. Карпеев, С.Н. Хонина, С.И. Харитонов // Компьютерная оптика. 2015. Т. 39, № 2. С. 211-217.

Сведения об авторах

Скиданов Роман Васильевич, 1973 года рождения. В 1990 году с отличием окончил Самарский государственный университет (СамГУ) по специальности «Физика». Доктор физико-математических наук (2007 год), работает заведующим Лабораторией микро- и нанотехнологий Института систем обработки изображений РАН – филиала Федерального научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук (ИСОИ РАН), профессором кафедры технической кибернетики Самарского университета. Р.В. Скиданов – специалист в области дифракционной оптики, математического моделирования, обработки изображений и нанофотоники. В списке научных работ Р.В. Скиданова 90 статей, 5 монографий. Е-mail: <u>romans@smr.ru</u>.

Бланк Вероника Александровна, 1992 года рождения, в 2013 получила степень бакалавра в СГАУ по специальности «Прикладные математика и физика». Область научных интересов: дифракционная оптика. Е-mail: <u>veronica_b@smr.ru</u>.

ГРНТИ: 29.31.29

Поступила в редакцию 30 мая 2016 г. Окончательный вариант – 8 декабря 2016 г.

A DUAL-RANGE SPECTROMETER BASED ON THE OFFNER SCHEME

R.V. Skidanov^{1,2}, V.A. Blank^{1,2}

¹ Image Processing Systems Institute of RAS – Branch of the FSRC "Crystallography and Photonics" RAS, Samara, Russia, ² Samara National Research University, Samara, Russia

Abstract

We considered the feasibility of using a dual-range diffraction grating on the convex mirror in an imaging hyperspectrometer based on the Offner scheme. We conducted modeling in Zemax software. It is shown that the use of a dual-range grating allows one to use the hyperspectrometer based on the Offner scheme in two spectral ranges: the visible and mid-infrared.

Keywords: imaging spectrometer, dual-range diffraction grating.

<u>Citation</u>: Skidanov RV, Blank VA. A dual-range spectrometer based on the Offner scheme. Computer Optics 2016; 40(6): 968-971. DOI: 10.18287/2412-6179-2016-40-6-968-971.

<u>Acknowledgements</u>: This work was funded by the Russian Foundation of Basic Research (grants NoNo 16-29-11744-ofi_m, 16-29-09528-ofi_m, 14-07-00177-a).

References

- Offner A. New concepts in projection mask aligner. Optical Engineering 1975; 14(2): 130-132. DOI: 10.1117/12.7978742.
- [2] Offner A. Annular field systems and the future of optical microlithography. Optical Engineering 1987; 26: 294-299. DOI: 10.1117/12.7974069.
- [3] Mouroulis P, Wilson DW, Maker PD, Muller RE. Convex grating types for concentric imaging spectrometers. Applied Optics 1998; 37(31): 7200-7208. DOI: 10.1364/AO.37.007200.
- [4] Prieto-Blanco X, Montero-Orille C, Couce B, de la Fuente R. Analytical design of an Offner imaging spectrometer. Optics Express 2006; 14(20): 9156-9168. DOI: 10.1364/OE.14.009156.
- [5] Prieto-Blanco X, Montero-Orille C, González-Nuñez H, Mouriz MD, Lago EL, de la Fuente R. The Offner imag-

ing spectrometer in quadrature. Optics Express 2010; 18(12): 12756-12769. DOI: 10.1364/OE.18.012756.

- [6] Kim SH, Kong HJ, Lee JU, Lee JH, Lee JH. Design and construction of an Offner spectrometer based on geometrical analysis of ring fields. Review of Scientific Instruments 2014; 85(8): 083108. DOI: 10.1063/1.4892479.
- [7] Huang Y, Zhu D, Li B, Zhang D, Ni Z, Zhuang S. Nonapproximate method for designing annular field of two mirror concentric system. Chinese Optics Letters 2012; 10(3): 032201-032204.
- [8] Golovin AD, Demin AV. Simulation model of a multichannel Offner hyperspectrometer. Computer Optics 2015; 39(4): 521-528. DOI: 10.18287/0134-2452-2015-39-4-521-528.
- [9] Karpeev SV, Khonina SN, Kharitonov SI. Fabrication and study of the diffraction grating on a convex surface for spectral instruments. Computer Optics 2015; 39(2): 211-217.

Authors' information

Roman Vasilevich Skidanov (b. 1973). Graduated with honours (1990) from Samara State University (SSU)), majoring in Physics. He received his Doctor in Physics & Maths (2007) degrees from Samara State University. He is the head of Microand Nanotechnologies laboratory of Image Processing Systems Institute of RAS – Branch of the FSRC "Crystallography and Photonics" of the Russian Academy of Sciences, holding a part-time position of professor at SSU's Technical Cybernetics sub-department. He is co-author of 90 scientific papers, 5 monographs. His current research interests include diffractive optics, mathematical modeling, image processing, and nanophotonics.

Veronika Alexandrovna Blank (b. 1992). She received her bachelor in Applied Mathematics and Physic (2013) in SSAU. Her research interests are currently diffractive optics.

Received May 30, 2016. The final version – December 8, 2016.